

114 學年工學院碩士在職專班 (762) 半導體材料與製程設備組口試時間順序表

順序	准考證號碼	時間	順序	准考證號碼	時間
1	7620003	9 : 00	21	7620055	10 : 40
2	7620004	9 : 05	22	7620056	10 : 45
3	7620007	9 : 10	23	7620060	10 : 50
4	7620008	9 : 15	24	7620063	10 : 55
5	7620010	9 : 20	25	7620066	11 : 00
6	7620011	9 : 25	26	7620070	11 : 05
7	7620017	9 : 30	27	7620071	11 : 10
8	7620024	9 : 35	28	7620072	11 : 15
9	7620026	9 : 40	29	7620075	11 : 20
10	7620029	9 : 45	30	7620077	11 : 25
11	7620030	9 : 50	31	7620078	11 : 30
12	7620033	9 : 55	32	7620080	11 : 35
13	7620036	10 : 00	33	7620084	11 : 40
14	7620039	10 : 05	34	7620085	11 : 45
15	7620043	10 : 10	35	7620089	11 : 50
16	7620044	10 : 15	36	7620093	11 : 55
17	7620048	10 : 20	37	7620094	12 : 00
18	7620049	10 : 25	38	7620097	12 : 05
19	7620053	10 : 30	39	7620102	12 : 10
20	7620054	10 : 35		--	

備註

1. 口試時間：114年3月22日(六)上午9:00開始，請依序進行口試。口試方式以口頭報告為主，輔以口試委員問答。(因時間因素，不可使用筆記型電腦。如有準備簡報檔(非必要)，簡報檔請於3月21日(五)下午3:00前逕自上傳至本專班系統(僅接受pptx檔)，網址：https://poe.nycu.edu.tw/candidate_pptx/。帳號：准考證編號；密碼：e-mail(考生報名時所填之e-mail)。檔名請一律使用考生編號命名(例如：7620001.pptx)。檔案上傳前，請務必進行掃毒。謝謝您的合作!!!)
2. 當天如有準備個人資料者，請準備 3 份！
3. 報到地點：工程五館 436 室。上列口試預定時間僅供參考，請務必於預定口試報到時間前提早至少 30 分鐘至工程五館 436 室報到及等候口試，如遇缺考將順位遞補。屆時會有專責人員通知進行口試。逾時未參加複試者，以放棄資格論。
4. 聯絡人：03-513-1261 吳小姐，傳真：03-571-8908、專班網址：https://poe.nycu.edu.tw/domain_04.aspx